

# Двухволновое взаимодействие на отражательной решетке в кристалле $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$

**Е.Ю.Агеев\*, С.М.Шандаров\*, С.Ю.Веретенников\*, А.Г.Мартынов\*, В.А.Карташов\*,  
А.А.Камшилин\*\*, В.В.Прокофьев\*\*, В.В.Шепелевич\*\*\***

Представлены результаты экспериментального исследования динамики двухпучкового усиления на отражательной голограммической решетке и фотоиндцированного поглощения света с  $\lambda = 633$  нм в кристалле  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  среза (100). Проведен численный анализ уравнений связанных волн, учитывающих поглощение света и векторный характер взаимодействия в кубическом гиротропном кристалле данной ориентации. Обработка экспериментальных данных на основе скалярной модели позволила показать, что коэффициент двухпучкового усиления на отражательной решетке диффузионного типа в кристалле  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  может достигать порядка  $4.7 \text{ см}^{-1}$ , а дополнительное светоиндцированное поглощение составляет  $0.65 \text{ см}^{-1}$ .

**Ключевые слова:** отражательная голограммическая решетка, двухволновое взаимодействие, фоторефрактивный эффект.

Интерес к исследованиям кристаллов силленитов связан с возможностью использования их фоторефрактивных свойств при оптической обработке информации и обращении волнового фронта световых пучков, в голограммической интерферометрии и оптических датчиках [1–3]. Наибольшее внимание уделяется пропускающим голограммическим решеткам, в которых угол между формирующими их световыми пучками в кристалле существенно меньше  $90^\circ$ .

В [4] показано, что в кристалле  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  возможна запись голограмм с большой дифракционной эффективностью ( $\eta \approx 30\%$ ) при ортогональном распространении записывающих лучей. Для отражательных голограммических решеток, формирующихся в кристалле  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$ , вырезанном вдоль плоскости (111), при встречном распространении световых пучков  $\eta = 0.14\%$  при  $\lambda = 633$  нм [5]. Двухпучковое взаимодействие на отражательных решетках в легированных кристаллах  $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}:\text{Mn}$  и  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}:\text{Cd}$  среза (100) исследовано в [6]. Меньшая оптическая активность  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  позволила получить коэффициент усиления сигнального пучка, более чем в два раза превышающий его значение для силиката висмута.

Характерной особенностью кристаллов  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  является значительное фотоиндцированное поглощение света с  $\lambda = 633$  нм [7, 8], которое может приводить к существенным изменениям как динамики роста двухпучкового усиления, так и его стационарного значения. В настоящей работе экспериментально исследуется динамика двухпучкового усиления на отражательной решетке и фотоиндцированного поглощения света в плоскости (100) нелегированного титаната висмута.

\*Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия, 634050 Томск, просп. Ленина, 40

\*\*Department of Physics, University of Joensuu, P.O.Box 111, FIN-80101 Joensuu, Finland

\*\*\*Мозырский государственный педагогический институт, Белоруссия, 247760 Мозырь, Студенческая ул., 28

Поступила в редакцию 28 декабря 2000 г.

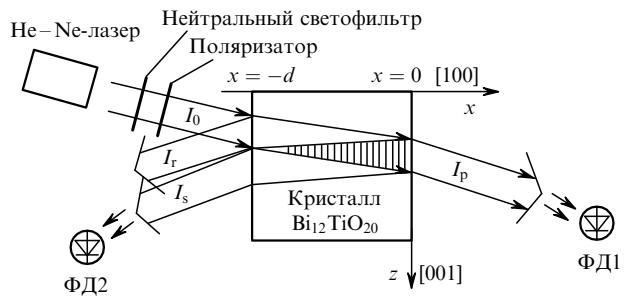


Рис.1. Схема экспериментальной установки.

Эксперименты проводились на образце нелегированного монокристалла  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$ , выращенного из высокотемпературного раствора. Образец с оптически полированными гранями (100) имел толщину  $d = 3.46$  мм и удельное оптическое вращение  $\rho = -6.5^\circ/\text{мм}$  ( $\lambda = 633$  нм). Схема экспериментальной установки представлена на рис.1. Неколлимированный световой пучок от Не–Не-лазера ( $\lambda = 633$  нм) с выходной мощностью  $\sim 40$  мВт ослаблялся до необходимого уровня с помощью нейтральных светофильтров. Ориентация вектора поляризации падающего излучения под углом  $60^\circ$  к оси [010] на входной грани кристалла ( $x = -d$ ) задавалась поляризатором. Небольшая клиновидность ( $\sim 0.5^\circ$ ) образца позволяла пространственно разделить световые пучки с интенсивностями  $I_r$  и  $I_s$ , отраженные соответственно от входной и выходной граней. Интенсивности прошедшего через кристалл пучка  $I_p$  и отраженного от выходной грани пучка  $I_s$  измерялись с помощью фотодиодов ФД1 и ФД2. В промежутке между экспериментами кристалл изолировался от внешней засветки светонепроницаемым боксом.

Типичные временные зависимости нормированной интенсивности пучков  $I_p(t)$  и  $I_s(t)$ , наблюдаемые после включения падающего пучка с  $I_0 = 10 \text{ мВт}/\text{см}^2$ , показаны на рис.2. Уменьшение  $I_p$ , более чем в пять раз превышающего  $I_s$ , может быть связано с фотоиндцированным

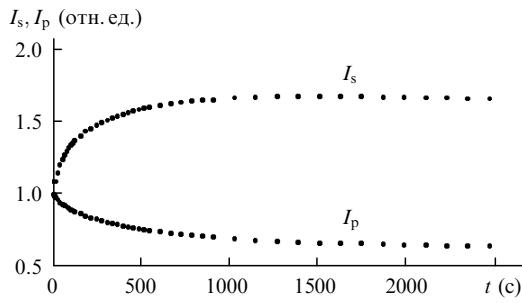


Рис.2. Нормированные временные зависимости интенсивностей прошедшего ( $I_p$ ) и сигнального ( $I_s$ ) пучков для входной интенсивности  $I_0 = 10 \text{ мВт}/\text{см}^2$ .

поглощением света при заселении мелких ловушечных уровней [7, 8]. Отраженный от выходной грани световой пучок, интерферируя с падающим, за счет диффузационного механизма перераспределения носителей заряда создает в фотопрерывистом кристалле  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  отражательную голограммическую решетку. Эта решетка оказывается сдвинутой относительно интерференционной картины на четверть пространственного периода, что приводит к эффективной перекачке энергии из падающего пучка в отраженный [1]. Как следует из зависимости  $I_s(t)$  (рис.2), коэффициент усиления данного пучка на отражательной решетке растет со временем и существенно превышает наводимое в кристалле фотоиндукционное поглощение. Следует подчеркнуть, что  $I_p$  уменьшается во времени не только за счет фотоиндукционного поглощения, но и вследствие потерь из-за дифракции на отражательной голограмме.

Световые поля распространяющихся в кристалле пучков представим в виде суперпозиции собственных волн

$$\begin{aligned} E_p(x) &= [C_{p1}(x)e_1 \exp(-ik_0 n_1 x) \\ &\quad + C_{p2}(x)e_2 \exp(-ik_0 n_2 x)] \exp\left(-\frac{\alpha}{2}x\right), \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} E_s(x) &= [C_{s1}(x)e_1^* \exp(ik_0 n_1 x) \\ &\quad + C_{s2}(x)e_2^* \exp(ik_0 n_2 x)] \exp\left(\frac{\alpha}{2}x\right), \end{aligned} \quad (2)$$

где  $e_{1,2} = (y_0 \pm iz_0)/\sqrt{2}$  – векторы поляризации;  $n_{1,2} = n_0 \pm \rho/k_0$  – показатели преломления;  $k_0 = 2\pi/\lambda$ ;  $n_0$  и  $\alpha$  – коэффициенты преломления и поглощения кристалла соответственно. Можно показать, что при линейной поляризации падающего на входную грань светового пучка амплитуды собственных волн удовлетворяют условиям  $C_{p2} = C_{p1}^*$ ,  $C_{s2} = C_{s1}^*$ . Уравнения связанных волн, описывающие двухлучковое взаимодействие на отражательной решетке в поглощающем гиротропном кубическом кристалле среза (100) при чисто диффузационном механизме фотопрерывистого отклика, принимают в этом случае вид

$$\frac{dC_{p1}}{dx} = i \frac{\Gamma}{4} m C_{s1} \exp(i2\rho x) \exp(\alpha x), \quad (3)$$

$$\frac{dC_{s1}}{dx} = -i \frac{\Gamma}{4} m C_{p1} \exp(-i2\rho x) \exp(-\alpha x), \quad (4)$$

где

$$m = \frac{C_{s1} C_{p1} + C_{s1}^* C_{p1}^*}{|C_{p1}|^2 \exp(-\alpha x) + |C_{s1}|^2 \exp(\alpha x)}$$

– контраст интерференционной картины в кристалле;  $\Gamma$  – экспоненциальный коэффициент двухлучкового усиления.

Выражая комплексные амплитуды собственных волн через интенсивности в кристалле  $\tilde{I}_p(x)$  и  $\tilde{I}_s(x)$  и фазы  $\varphi_{s1}(x)$  и  $\varphi_{p1}(x)$ , из системы уравнений (3), (4) получаем

$$\frac{d}{dx} (\tilde{I}_s \tilde{I}_p) = -\frac{\Gamma}{2} \tilde{I}_s \tilde{I}_p \{ \sin[2(\varphi_{s1} + \rho x)] - \sin[2(\varphi_{p1} - \rho x)] \},$$

$$\frac{d}{dx} (\tilde{I}_p - \tilde{I}_s) = -\alpha(\tilde{I}_p + \tilde{I}_s). \quad (6)$$

В отсутствие взаимодействия ( $\Gamma = 0$ ) фазы собственных волн  $\varphi_{p1}^0(x)$  и  $\varphi_{s1}^0(x)$  не зависят от координаты  $x$  и определяются углом  $\theta_0$ , который вектор поляризации падающей волны составляет с осью [010] кристалла на его выходной грани  $x = 0$ :  $\varphi_{p1}^0 = \varphi_{p1}(0) = \theta_0$ ,  $\varphi_{s1}^0 = \varphi_{s1}(0) = -\theta_0$ . Отсюда следует, что для решетки в кристалле среза (100) оптимальной является ориентация вектора поляризации падающей волны вдоль направлений {011} ( $\theta_0 = \pm 45^\circ$ ). Гиротропия снижает эффективность двухлучкового взаимодействия тем сильнее, чем больше толщина кристалла. Численный анализ системы (3), (4), точно учитывающей векторный характер взаимодействия для исследованного образца  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  ( $\rho = -6.5^\circ/\text{мм}$ ,  $d = 3.46 \text{ мм}$ ,  $\Gamma = 3.9 \text{ см}^{-1}$ ,  $\alpha = 1.05 \text{ см}^{-1}$ ), показывает, что для оптимальной поляризации входящая в уравнение (5) функция

$$\Delta(x) = \sin[2(\varphi_{s1}(x) + \rho x)] - \sin[2(\varphi_{p1}(x) - \rho x)]$$

изменяется от  $\Delta(0) = 2$  до  $\Delta(-d) = 1.65$ . Если пренебречь ее зависимостью от координаты  $x$  и заменить на некоторое среднее значение  $\bar{\Delta}$ , то система уравнений (5), (6) станет замкнутой и ее интегралы могут быть получены в виде

$$\tilde{I}_s(x)\tilde{I}_p(x) = \tilde{I}_{s0}\tilde{I}_0 \exp(-\tilde{\Gamma}x), \quad (7)$$

$$\begin{aligned} x &= -\frac{1}{\tilde{\Gamma} + 2\alpha} \ln \left[ \frac{\tilde{I}_p^2(x)}{\tilde{I}_0^2} \exp(\tilde{\Gamma}x) \right] + \frac{2\tilde{\Gamma}}{\tilde{\Gamma}^2 - 4\alpha^2} \\ &\times \ln \left[ \frac{(\tilde{\Gamma} - 2\alpha)\tilde{I}_p^2(x) \exp(\tilde{\Gamma}x) - (\tilde{\Gamma} + 2\alpha)\tilde{I}_{s0}\tilde{I}_0}{(\tilde{\Gamma} - 2\alpha)\tilde{I}_0^2 - (\tilde{\Gamma} + 2\alpha)\tilde{I}_{s0}\tilde{I}_0} \right], \end{aligned} \quad (8)$$

где  $\tilde{\Gamma} = \Gamma\bar{\Delta}/2$ ;  $\tilde{I}_{s0} = \tilde{I}_s(0)$ ;  $\tilde{I}_0 = \tilde{I}_p(0)$ .

На рис.3 представлены зависимости  $\tilde{I}_s(x)\tilde{I}_p(x)$  и  $\tilde{I}_p(x)$ , полученные на основе численного решения системы уравнений (3), (4) (кривые 1 и 3) и (7), (8) (кривые 2 и 4) для кристалла  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  с приведенными выше параметрами и  $\bar{\Delta} = 1.82$ . Сопоставление этих зависимостей показывает, что для тонких кристаллов ориентации (100) при малом удельном вращении скалярная модель взаимодействия на отражательной решетке является хорошим приближением, поэтому для определения временных зависимостей коэффициента усиления  $\Gamma$  и фотоиндукционного изменения коэффициента поглощения  $\Delta\alpha = \alpha(t) - \alpha_0$

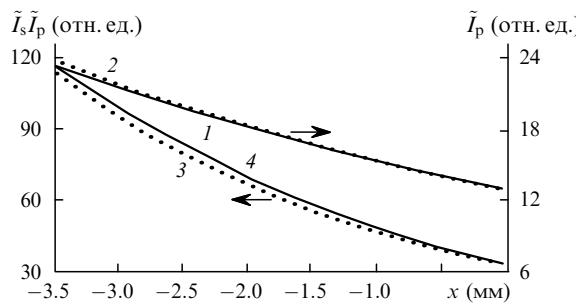


Рис.3. Зависимости интенсивности прошедшего пучка  $\tilde{I}_p$  (1, 2) и произведения интенсивностей  $\tilde{I}_s \tilde{I}_p$  (3, 4) от  $x$ , полученные на основе численного анализа системы уравнений (3), (4) и из решений (7), (8) при  $\tilde{I}_{p0} = 13.1$ ,  $\tilde{I}_{s0} = 2.55$ .

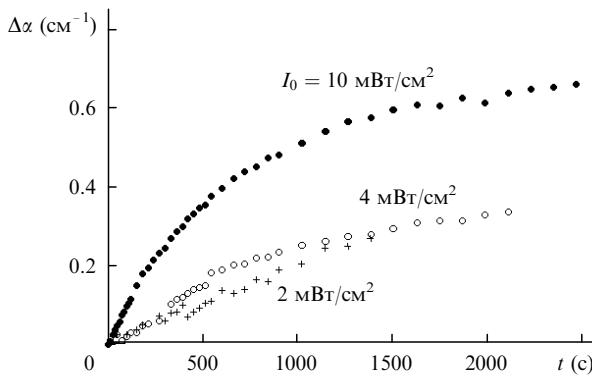


Рис.4. Динамика фотоиндукции изменения коэффициента поглощения при различных интенсивностях падающего пучка.

из экспериментальных значений  $I_0$ ,  $I_s(t)$  и  $I_p(t)$  были использованы уравнения (7), (8) и формулы Френеля. Результаты этого расчета представлены на рис.4 и 5 для входных интенсивностей  $I_0 = 2$ , 4 и 10 мВт/см<sup>2</sup>. Поскольку входная поляризация отличалась от оптимальной ( $\theta_{\text{opt}} \approx 67^\circ$ ), в расчетах мы полагали, что  $\tilde{\Delta}/2 = 0.85$  (это значение было получено из численного решения системы уравнений (3), (4)).

Характерно, что даже при  $I_0 = 10$  мВт/см<sup>2</sup> (рис.4 и 5) фотоиндукционное поглощение и двухлучковое усиление за  $t \sim 40$  мин не достигают стационарных значений. Наблюдаемое изменение коэффициента поглощения  $\Delta\alpha \sim 0.65$  см<sup>-1</sup> превышает начальное поглощение незасвеченного образца  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$   $\alpha_0 \sim 0.4$  см<sup>-1</sup>. Для релаксации коэффициента поглощения к начальному значению кри-

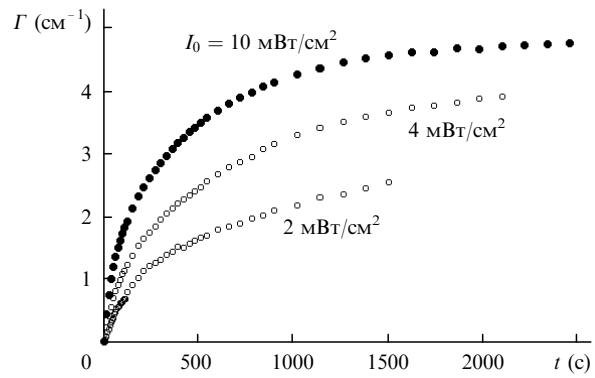


Рис.5. Динамика изменения коэффициента двухлучкового усиления при различных интенсивностях падающего пучка.

сталл выдерживался в темноте несколько суток. Отметим, что точность определения  $\alpha(t)$  из уравнения (4) падает с уменьшением интенсивности пучка накачки вследствие роста погрешности измерений, поэтому кривая на рис.4 для входной интенсивности  $I_0 = 2$  мВт/см<sup>2</sup> только качественно отражает динамику изменения фотоиндукционного поглощения.

Таким образом, в нелегированном кристалле  $\text{Bi}_{12}\text{TiO}_{20}$  среза (100) относительные интенсивности отраженного от внутренней грани и прошедшего через кристалл пучков изменяются одновременно за счет светоиндукционного поглощения и дифракции его на отражательной голограмме. Коэффициент усиления света на такой решетке, формирующейся за счет диффузационного механизма записи, может достигать значительной величины ( $\Gamma = 4.7$  см<sup>-1</sup>).

- Петров М.П., Степанов С.И., Хоменко А.В. *Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике* (С.-П., Наука, 1992).
- Stepanov S.I. *Repts. Progr. Phys.*, **57**, 39 (1994).
- Kamshilin A.A., Jaaskelainen T., Khomenko A.V., Garcia-Weidner A. *Appl. Phys. Lett.*, **67**, 2585 (1995).
- Камшилин А.А., Миридов С.В., Митева М.Г., Мокрушина Е.В. *ЖТФ*, **59**, 113 (1989).
- Kukhtarev N., Bo Su Chen, Venkateswarlu P., Salamo G., Klein M. *Optics Comms.*, **104**, 23 (1993).
- Mallick S., Miteva M., Nikolova L. *J. Opt. Soc. Amer. B*, **14**, 1179 (1997).
- Shandarov S., Reshet'ko A., Emelyanov A., Kobozev O., Krayse M., Kargin Yu., Volkov V. *Proc. SPIE*, **2969**, 202 (1996).
- Kobozev O.V., Shandarov S.M., Kamshilin A.A., Prokofiev V.V. *J. Opt. A: Pure Appl. Optics*, **1**, 442 (1999).